

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号  
特許第5106213号  
(P5106213)

(45) 発行日 平成24年12月26日 (2012.12.26)

(24) 登録日 平成24年10月12日 (2012.10.12)

(51) Int.Cl.

F I

G O 3 G 15/04 (2006.01)

B 4 1 J 2/44 (2006.01)

H O 4 N 1/036 (2006.01)

G O 3 G 15/00 (2006.01)

G O 3 G 15/04

B 4 1 J 3/00 D

H O 4 N 1/036 Z

G O 3 G 15/00 5 5 0

請求項の数 7 (全 16 頁)

(21) 出願番号	特願2008-90201 (P2008-90201)	(73) 特許権者	000001007
(22) 出願日	平成20年3月31日 (2008.3.31)		キヤノン株式会社
(65) 公開番号	特開2009-244542 (P2009-244542A)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(43) 公開日	平成21年10月22日 (2009.10.22)	(74) 代理人	110000718
審査請求日	平成23年3月30日 (2011.3.30)		特許業務法人中川国際特許事務所
		(72) 発明者	金子 保
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
			ヤノン株式会社内
		(72) 発明者	富田 健一
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
			ヤノン株式会社内
		(72) 発明者	稲生 一志
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
			ヤノン株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

トナー像を担持する像担持体と、  
前記像担持体に光照射をするための開口部を有し、前記開口部に光が透過する透過部材を備えた光学ユニットと、  
前記光学ユニットの開口部から前記像担持体に照射される光の光路を遮る閉鎖位置と開放する開放位置とに移動可能な光シャッタ部材と、  
前記光シャッタ部材に対して移動可能に保持され、前記透過部材に対して移動することで前記透過部材を清掃する清掃部材と、  
を有する画像形成装置であって、  
前記清掃部材が前記像担持体への光照射領域外にある時、前記清掃部材が、前記光シャッタ部材に対して移動して該光照射領域内へ移動することを規制する規制手段を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2】

前記透過部材は長尺状の部材であり、前記清掃部材は透過部材の長手方向に沿って移動することで前記透過部材を清掃することを特徴とする請求項 1 に記載の画像形成装置。

【請求項 3】

前記規制手段は、前記光シャッタ部材が前記開放位置にあるとき、前記清掃部材が前記光照射領域内へ移動することを規制することを特徴とする請求項 1 に又は 2 に記載の画像形成装置。

**【請求項 4】**

前記光シャッタ部材が前記閉鎖位置にあるとき、前記清掃部材が前記光シャッタ部材に沿って移動することにより前記透過部材を清掃することを特徴とする請求項 3 記載の画像形成装置。

**【請求項 5】**

前記光学ユニットによる前記像担持体への光照射領域外であって、前記透過部材の長手方向に沿った領域に、前記透過部材への塵埃の付着を抑えるためのカバー部材を有し、

前記カバー部材は、前記光シャッタ部材が前記開放位置にあるときに、前記光シャッタ部材に支持されている前記清掃部材が前記光シャッタ部材に沿って前記光照射領域内へ移動することを規制する規制手段を兼ねることを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の画像形成装置。

10

**【請求項 6】**

前記光シャッタ部材を前記閉鎖位置と前記開放位置とに移動させるリンク部材を有し、

前記リンク部材は、前記光シャッタ部材の前記開放位置への移動に連動して前記清掃部材に係止可能な係止部材を備え、前記光シャッタ部材が前記開放位置にあるとき、前記係止部材を前記清掃部材に係止させることによって前記清掃部材が前記光シャッタ部材に沿って前記光照射領域内へ移動することを規制する規制手段を兼ねることを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の画像形成装置。

**【請求項 7】**

画像形成の為にカートリッジを着脱可能であり、前記清掃部材は前記カートリッジの着脱時に前記カートリッジに係合することで前記透過部材に対して移動することを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか一項に記載の画像形成装置。

20

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置に関し、特に光学ユニットの光照射開口部に設けた透過部材を清掃可能な画像形成装置に関する。

**【背景技術】****【0002】**

レーザビームプリンタや複写機等の画像形成装置は、像担持体である感光体ドラムに画信号に応じたレーザ光を照射して静電潜像を形成し、この静電潜像をトナーによって現像して可視像化する。このような画像形成装置は、動作中にレーザ光が外部に漏出しないように、開閉可能な開閉カバーを有する本体カバーによって覆っている。

30

**【0003】**

しかし、プロセスカートリッジ等の消耗品の交換や、操作上紙詰まりを除去する場合、あるいは保守点検の際など、メインスイッチの入力中に開閉カバーを開けることがある。特にレーザ光の場合は、開閉カバーが開いた状態において、インターロックスイッチが誤作動してもレーザ光が装置外に漏れないようにする必要がある。

**【0004】**

そこで、レーザシャッタ装置が用いられている。レーザシャッタ装置はレーザ光学走査装置又はそれを用いた画像形成装置内に配置され、感光体ドラムを含むプロセスカートリッジの着脱や、その際開閉される画像形成装置の開閉カバーの開閉動作に連動してシャッタが動作するように構成されている。すなわち、レーザシャッタ装置は、ユーザ、サービスマンがプロセスカートリッジの着脱、紙詰まりの処理等の目的で画像形成装置の開閉カバーを開けたときに、レーザ光の光路を遮ることで、ユーザがレーザ光にさらされるのを防ぐためのものである。

40

**【0005】**

例えば、特許文献 1 に開示されているように、レーザ光を反射する折り返しミラーの全長を覆う形状のレーザシャッタを回動可能に取り付け、プロセスカートリッジの着脱や紙詰まりを除去する時に開閉する開閉カバーに連動して前記レーザシャッタを回動させて折

50

り返しミラーに至るレーザ光路を遮断するようにしたものがある。

【0006】

一方、近年の電子写真方式の画像形成装置は、現像剤としてトナーを使用するため、画像形成装置内でトナーが飛散し、塵や埃が浮遊することがある。画像形成装置の露光手段であるレーザスキャナは、トナー、塵、埃等を嫌うため、レーザスキャナ内部へトナー、塵、埃等が侵入しないように、その内部を密閉状態としている。

【0007】

画像形成装置は、レーザスキャナから出射されるレーザ光が通過する開口部を有している。この開口部からトナー、塵、埃等がレーザスキャナ内部へ侵入するのを防止することを目的として、開口部にレーザ光が通過可能なカバーガラスを取り付けている。

10

【0008】

このような構成から、プロセスカートリッジ内の現像器から落下・浮遊するトナー、塵、埃がレーザ光の光路内に侵入し、カバーガラスに付着して光路を遮ることで、印字画像の濃度低下や画像の欠落が発生することがあった。よって、濃度低下や画像の欠落を防止するためには、カバーガラス上にトナーや塵、埃等が付着しない構成、もしくは付着したものを清掃する構成が必要となる。

【0009】

そこで、ユーザやサービスマンが画像形成装置内部にアクセスし、カバーガラスを柔らかい布等でクリーニングを行うことされていた。しかし、カバーガラスのエリアはその面積が小さい上に、カバーガラス表面を傷つけないようにクリーニングしなければならなかったため、非常にやりにくく、確実にクリーニングすることに苦勞していた。

20

【0010】

この課題を解決するために、特許文献2に開示されているように、防塵ガラスに付着したトナー、塵、埃等を除去できるクリーニング構成が提案されている。具体的には、ユーザやサービスマンが光走査装置に備わっている清掃部材を防塵ガラスに沿ってスライドさせることで、防塵ガラスに付着したトナー、塵、埃等を除去することができる構成を実現している。

【0011】

【特許文献1】特開平11-337859号

【特許文献2】特開2005-246901号

30

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

近年、タンデム型カラー画像形成装置は小型化、高速出力化が進み、画像形成の主要な要素をコンパクトに配置、構成することが重要なテーマとなっている。特に、複数の感光体ドラム、複数のレーザ光を使用するタンデム式カラー画像形成装置においては、各色の画像形成部が必要になり、画像形成部をいかにコンパクト設計を行うかが課題であった。

【0013】

当然タンデム式カラー画像形成装置では、ユーザ保護のためのレーザシャッター装置も複数必要になり、機構が複雑になってしまう。また、レーザシャッター機構を配置するスペースが感光体ドラムとレーザスキャナの間になり、作像エリアの各要素の配置自由度が失われ、装置の小型化の障害になってしまっていた。

40

【0014】

また、特許文献2に示すように、清掃部材をスライドさせて防塵ガラスを清掃する構成では、清掃時にスライドさせた清掃部材を防塵ガラスの一方側端であって、レーザ光の照射領域外に位置させておく。

【0015】

しかし、清掃部材が確実に固定されていないと、プロセスカートリッジの着脱や紙詰まりを除去する時の振動等により、清掃部材が移動してしまうおそれがある。そして、清掃部材がレーザ光の照射領域内に移動してしまうと、適正なレーザ走査が行われず、画像不

50

良が発生することになる。

【 0 0 1 6 】

本発明は上記点に鑑みてなされたものである。その目的は、透過部材上の異物を清掃する清掃部材を有する画像形成装置において、輸送、設置、移動などの際に清掃部材が正規の位置から移動して光照射領域内に侵入してしまうことを防止し得る画像形成装置を提供するものである。

【 0 0 1 7 】

また、他の目的は、省スペースで透過部材上の異物を清掃し得る画像形成装置を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

10

【 0 0 1 8 】

上記課題を解決するための本発明における代表的な手段は、トナー像を担持する像担持体と、前記像担持体に光照射をするための開口部を有し、前記開口部に光が透過する透過部材を備えた光学ユニットと、前記光学ユニットの開口部から前記像担持体に照射される光の光路を遮る閉鎖位置と開放する開放位置とに移動可能な光シャッタ部材と、前記光シャッタ部材に対して移動可能に保持され、前記透過部材に対して移動することで前記透過部材を清掃する清掃部材と、を有する画像形成装置であって、前記清掃部材が前記像担持体への光照射領域外にある時、前記清掃部材が、前記光シャッタ部材に対して移動して該光照射領域内へ移動することを規制する規制手段を有することを特徴とする。

【発明の効果】

20

【 0 0 1 9 】

本発明にあっては、光シャッタ部材が開放位置にあるときは規制手段によって清掃部材が光照射領域内へ移動することが規制される。このため、光シャッタ部材が開放位置にあって、画像形成可能な状態では清掃部材が光照射領域内にあることはなく、画像形成のための光照射が清掃部材によって阻害されることはない。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 2 0 】

次に本発明の一実施形態に係る画像形成装置について、図面を参照して具体的に説明する。

【 0 0 2 1 】

30

〔第1実施形態〕

図1は第1実施形態に係る画像形成装置の一態様であるカラーレーザプリンタ100の全体構成を示す縦断面図である。まず、画像形成装置の全体構成について概略説明する。

【 0 0 2 2 】

〔画像形成装置の全体構成〕

図1に示すカラーレーザプリンタ100は、第1から第4画像形成部を構成する4個のプロセスカートリッジ7(7a, 7b, 7c, 7d)が装着されている。各画像形成部は、順にイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの各色画像を形成するものであり、トナーの色が異なる以外は同じ構成である。そこで、図1に示した符号a, b, c, dはそれぞれ、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの各画像形成部に対応した部材を示すが、以下の説明では、特に色を区別する必要がない場合には、符号a, b, c, dは省略する。

40

【 0 0 2 3 】

各プロセスカートリッジ7は像担持体としての感光体ドラム1を備えており、感光体ドラム1の周囲には、その回転方向に従って順に、帯電手段としての帯電手段2、現像ユニット4、クリーニング手段8が一体的にカートリッジ化されて画像形成装置本体に着脱可能に装着されている。

【 0 0 2 4 】

プロセスカートリッジ7は現像手段となる現像ユニット4とクリーナユニット5で構成されている。現像ユニット4は、現像ローラ24と、現像剤塗布ローラ25、及びトナー容器を有している。クリーナユニット5は、感光体ドラム1と、帯電ローラ2と、クリーン

50

グ手段となるドラムクリーニングブレード 8 及び廃トナー容器とを有している。

【 0 0 2 5 】

また、プロセスカートリッジ 7 の上方には、感光体ドラム 1 に当接して回転可能な中間転写ベルトユニット 30 が配置され、プロセスカートリッジ 7 の下方には光学ユニットとしてのレーザスキャナ 3 が配置されている。

【 0 0 2 6 】

像担持体としての感光体ドラム 1 は、アルミニウム製シリンダの外周面に有機光導伝体層 (OPC) を塗布して構成したものであり、その両端部をフランジによって回転自在に支持されている。そして、一方の端部に駆動モータ (不図示) から駆動力を伝達することにより、図 1 の矢印に示す時計回り方向に回転駆動される。

10

【 0 0 2 7 】

帯電手段 2 は、ローラ状に形成された導電性ローラで、このローラを感光体ドラム 1 表面に当接させるとともに、電源 (不図示) によって帯電バイアス電圧を印加することにより、感光体ドラム 1 表面を一様に帯電させるものである。

【 0 0 2 8 】

レーザスキャナ 3 は、プロセスカートリッジ 7 の鉛直下方に配置され、画像信号に基づく露光を各感光体ドラム 1 に対して行う。

【 0 0 2 9 】

現像ユニット 4 a , 4 b , 4 c , 4 d は、それぞれイエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (K) の各色のトナーを収納したトナー収納部、感光体表面に隣接し、駆動部 (不図示) により回転駆動されると共に、現像バイアス電源 (不図示) により現像バイアス電圧を印加することにより現像を行う現像ローラ等から構成される。

20

【 0 0 3 0 】

上述の構成により、感光体ドラム 1 は、帯電ローラ 2 によって所定の負極性の電位に帯電された後、レーザスキャナ 3 によってそれぞれ静電潜像が形成される。この静電潜像は現像ユニット 4 によって反転現像されて負極性のトナーが付着され、それぞれ Y、M、C、K のトナー像が形成される。

【 0 0 3 1 】

中間転写ベルトユニット 30 は、中間転写ベルト 12 e が駆動ローラ 12 f、テンションローラ 12 g に張架されており、該テンションローラ 12 g が矢印 E 方向に張力をかけている。また、各感光体ドラム 1 に対向して、中間転写ベルト 12 e の内側に一次転写ローラ 12 が配設されており、バイアス印加手段 (不図示) により転写バイアスを印加する構成となっている。

30

【 0 0 3 2 】

感光体ドラム 1 上に形成されたトナー像は、各感光体ドラム 1 が図 1 の矢印方向に回転し、中間転写ベルト 12 e が矢印 F 方向に回転し、さらに一次転写ローラ 12 に正極性のバイアスを印加することにより、感光体ドラム 1 a 上のトナー像から順次、中間転写ベルト 12 e 上に一次転写される。そして、4 色のトナー像が重なった状態で二次転写部 15 まで搬送される。

【 0 0 3 3 】

給送装置 13 は、シート S を収納するシートカセット 11 内からシート S を給送する給送ローラ 9 と、給送されたシート S を搬送する搬送ローラ対 10 とを有している。

40

【 0 0 3 4 】

シートカセット 11 は、図 1 中本体手前方向へ引き抜くことができるよう構成されており、ユーザはシートカセット 11 を引き抜き、装置本体から取り外した後、シート S をセットし装置本体へ挿入することでシート補給が完了する。

【 0 0 3 5 】

シートカセット 11 に収納されたシート S は、給送ローラ 9 に圧接され、分離パッド 23 によって一枚ずつ分離され (摩擦片分離方式) 搬送される。

【 0 0 3 6 】

50

そして、給送装置13から搬送されたシートSはレジストローラ対17によって二次転写部15に搬送される。

【0037】

二次転写部15において、二次転写ローラ16に正極性のバイアスを印加することにより、搬送されたシートSに、中間転写ベルト12e上の4色のトナー像を二次転写する。

【0038】

トナー像が転写されたシートは定着手段である定着部14において、熱及び圧力が印加されてトナー像が定着され、排出口ローラ対20によって排出トレイ21に排出される。

【0039】

一方、トナー像転写後に、感光体ドラム1表面に残ったトナーは、クリーニングブレード8によって除去され、除去されたトナーはクリーナユニット5内の廃トナー容器に回収される。

10

【0040】

また、シートSへの二次転写後に中間転写ベルト12e上に残ったトナーは、転写ベルトクリーニング装置22によって除去され、除去されたトナーは、廃トナー搬送路（不図示）を通過し、装置奥面部に配置された廃トナー回収容器（不図示）へと回収される。

【0041】

[プロセスカートリッジの着脱構成]

次にカラーレーザプリンタ100におけるプロセスカートリッジ7の着脱構成について説明する。図2は第1実施形態に係る画像形成装置における、プロセスカートリッジ7の着脱方法、シートカセット11の着脱方法を示した斜視図である。

20

【0042】

カラーレーザプリンタ100においては、シートカセット11へのシートの補給、プロセスカートリッジ7の着脱、プリントされたシートの回収は、装置正面側から操作可能となっている。また、プロセスカートリッジ7の着脱は、感光体ドラム1の回転軸方向、かつ装置本体正面側に着脱できる構成となっている。

【0043】

図2に示すように、装置本体内にはカートリッジ装着部60が形成され、プロセスカートリッジ7の挿入、抜き取りをガイドするガイド部が設けられている。プロセスカートリッジ7の着脱は、開閉カバー（図示せず）を開き、前記ガイド部に沿わせてプロセスカートリッジ7を感光体ドラムの長手方向に挿抜することによって行う。

30

【0044】

図3に示すように、ガイド部33はプロセスカートリッジ7の下部をガイドするガイドレールとして構成されている。このガイド部33は、プロセスカートリッジ7とレーザスキャナ3を仕切る仕切り板31に設けられ、プロセスカートリッジ7に一体的に形成された挿入リブ18をガイドする溝が形成されている。また、ガイド部33はカートリッジ挿入方向の奥側端部が他の部分よりも上方へ湾曲している（図10参照）。このため、後述するようにガイド部33に沿わせてプロセスカートリッジ7を挿入すると、挿入終期には下から上へ僅かに移動するように装着される。

【0045】

40

[レーザシャッタと清掃部材]

次に、図3を用いてプロセスカートリッジ7、レーザシャッタ35、及び清掃部材61について説明をする。

【0046】

本実施形態のレーザスキャナ3は、プロセスカートリッジ7の下方に配置され、上方に位置する感光体ドラム1に光照射するために、ユニット上部であって感光体ドラム1の長手方向に細長い開口部80が設けられている。ユニット上部に設けられた開口部80からレーザスキャナ3の内部に塵、埃、トナー等が落下し易いため、この開口部80には光が透過する透過部材であるカバーガラス34が取り付けられ、開口部80を塞いで密閉している。

【0047】

50

ここで、カバーガラス34は、長尺形状であり、感光体ドラム1に向けて出射された光を透過するために感光体ドラム1の回転軸方向と長尺状のカバーガラス34の長手方向が略一致するように配置されている。

【0048】

また、カバーガラス34の直上にはレーザ光を遮る位置に、黒色のABS樹脂で成形された光シャッター部材であるレーザシャッター35が配置されている。このレーザシャッター35はカバーガラス34を覆うように細長形状に形成され、レーザスキャナ3から感光体ドラム1に照射される光の光路を遮る位置（閉鎖位置）と開放する位置（開放位置）とに移動可能となっている。図3に示すように、レーザシャッター35が閉鎖位置にあるときは、カバーガラス34を透過したレーザ光はレーザシャッター35で遮られ、感光体ドラム1に照射されることは

10

【0049】

また、レーザシャッター35には、その外周を囲うような形態でカバーガラス34を清掃するための清掃部材61が嵌められている。清掃部材61は主にベース部材62、拭き取り部材64で構成されている。本実施形態のベース部材62は、約20mm程度の長さのABS樹脂で形成されたものであり、レーザシャッター35の長手方向にスライド移動自在にレーザシャッター35によって支持されている。そして、清掃部材61がレーザシャッター35に沿って長尺状のカバーガラス34の長手方向に移動することでカバーガラス34を拭き取り可能となっている。

【0050】

このように、清掃部材61はレーザシャッター35に支持されてレーザシャッター35に沿って移動する構成であるため、清掃部材61の移動をガイドする部材を別途設ける必要がなく、部品点数を減少させて装置の省スペース化を図ることができる。

20

【0051】

清掃部材61のベース部材62上部にはタブ63が一体的に形成されている。このタブ63は、プロセスカートリッジ7を着脱する際、プロセスカートリッジ7の一部と係合するものであり、これによりプロセスカートリッジの着脱に連動して清掃部材61がスライドする。

【0052】

ベース部材62の下面部には、拭き取り部材64が貼り付けられている。本実施形態の拭き取り部材64は、厚さ2mm、硬度100N前後の発泡ウレタンと厚さ1.5mmのポリエステル不織布とを溶着処理で接着したものをを用いている。図3に示すように、プロセスカートリッジ7が装着された状態においては、拭き取り部材64のポリエステル不織布とカバーガラス34とは離間した位置に配置されている。

30

【0053】

（レーザシャッターの支持構成）

次にレーザシャッター35の支持方法について、図4、図5を用いて説明する。図4は図3と同様にカラーレーザプリンタ100を正面側からみた部分断面図であり、図5は装置上方よりみた断面図である。

【0054】

図5に示すように、レーザシャッター35はリンク部材によって開放位置と閉鎖位置とに移動可能となっている。具体的には、レーザシャッター35の長手方向両端部は、その下方に配置されたリンク部材を構成する揺動アーム38, 39によって支持されている。前記揺動アーム38, 39は揺動支点ボス42, 43を中心に回動可能であって、回動端部側が軸部によりレーザシャッター35の両端部と枢着されている。

40

【0055】

また、図4に示すように、レーザシャッター35と揺動アーム38, 39の間には、レーザシャッター35をカバーガラス34と離れる方向へ付勢するような圧縮バネ65が取り付けられている。つまりレーザシャッター35は、図4の上方へ付勢されており、揺動アーム38, 39の軸端部に取り付けられたEリング66によって抜け方向に規制されて位置決めされている。

【0056】

（レーザシャッターの開閉機構）

50

次に、レーザシャッタ35開閉機構について図5乃至図7を用いて説明する。図5はレーザシャッタ35がレーザ光路を遮る閉鎖位置に配置された状態を示している。図5中の破線部は、レーザシャッタ35でその上方を覆われたカバーガラス34の位置を示している。

【0057】

図5に示すように、レーザシャッタ35の長手方向両端部には丸穴36, 37が設けられており、前述した揺動アーム38, 39に設けられた円筒状のボス40, 41が丸穴36, 37に嵌り込むことで、レーザシャッタ35は揺動自在に支持されている。また、揺動アーム38, 39には、その下面に揺動支点ボス42, 43を一体的に形成している。揺動支点ボス42, 43は、前述した仕切り板31に設けられた穴（不図示）に嵌り込み、このボスを中心に回転自在に支持されている。このような構成とすることでレーザシャッタ35は、装置本体に固定されたレーザスキャナ上のカバーガラス34に対して、リンク部材を介して移動可能に構成されていることになる。

【0058】

レーザシャッタ35の左端部には、前述した清掃部材61が支持されている。清掃部材61はプロセスカートリッジ7の装着により、カバーガラス34の表面を摺擦しながらレーザシャッタ35の右側から左側へ移動してきた状態となっている。

【0059】

また、揺動アーム38の上面には、前記揺動支点ボス42を挟んでボス40の反対側の端部に円筒状の係合ボス44が一体的に形成されている。そして、前記係合ボス44が揺動アーム38の上部に配置されたスライダ45に形成された異形穴46に係合している。

【0060】

スライダ45は、その動作を規制するよう、仕切り板31の一部を曲げ起こし形成されたガイド47, 48によって、図5の上下方向の移動が規制され、且つ左右方向にスライド可能に取り付けられている。また、スライダ45の長手方向一方側端部は、装置本体の前側板49に設けられた規制穴（不図示）を貫通し、装置本体前面側に飛び出すよう配置されている。さらに、スライダの中央部に形成された開口穴50の端部には凸形状部51が形成され、この凸形状部51に圧縮バネ52の右端が嵌められている。

【0061】

図6はスライダ45と圧縮バネ52を装置左側面から矢視した断面図である。図6に示すように、圧縮バネ52の左端は仕切り板31の一部を曲げ起こして形成されたバネ支持形状部53に嵌められている。従って、スライダ45は圧縮バネ52のバネ圧によって、図6の右方向に付勢されていることになる。そして、スライダ45は、その側面に段形状部54を有しており（図5）、その段形状部54が前側板49に突き当たることによって静止している。

【0062】

次に、レーザシャッタ35の開閉動作について説明する。図7は画像形成可能な状態、つまり、装置の開閉カバーである前ドア26が閉められ、レーザシャッタ35がレーザ光の光路から退避した開放位置にある状態を示している。

【0063】

スライダ45がスライドすると、異形穴46に嵌っている係合ボス44が移動する。例えば、図7に示すように、前ドア26が閉じられると前ドア26の内面に形成された凸形状部27がスライダ45の端部を押し込む。これにより、スライダ45が矢印A方向にスライドすると、係合ボス44が異形穴46に沿って移動する。そのため、揺動アーム38は揺動支点ボス42を中心に図7の矢印B方向に回転することになる。その結果、円筒状ボス40に枢支されたレーザシャッタ35は図7の位置に移動することになる。また、レーザシャッタ35を支持する他方の揺動アーム39は、レーザシャッタ35の動きに従い揺動支点ボス43を中心に矢印C方向に回転する。

【0064】

上記のように、前ドア26が閉じられるとレーザシャッタ35は、カバーガラス34の直上から退避し、レーザスキャナ3から出射されるレーザ光は感光体ドラム1に照射可能となる。

10

20

30

40

50



## 【 0 0 6 5 】

図 7 の状態から前ドア 26 が開けられると、スライダ 45 の端部は凸形状部 27 による押圧がなくなるために、圧縮バネ 52 の付勢力によって図中右方向にスライドする。このスライドによって異形穴 46 に嵌っている係合ボス 44 が移動させられ、揺動アーム 38, 39 が前記矢印 B, C 方向の逆方向に回転してレーザシャッタ 35 が移動し、図 5 の状態になる。これにより、レーザシャッタ 35 はカバーガラス 34 の直上に移動してレーザ光の光路を遮る閉鎖位置になる。

## 【 0 0 6 6 】

図 8 はカラーレーザプリンタ 100 の左側面側からみた断面図である。図 8 中右側（装置正面側）には、前ドア 26 が設けられている。前ドア 26 は、装置のカバーであると同時に、プロセスカートリッジ 7 を着脱する際に開閉するドアである。前ドア 26 は、その下部に設けられた支点軸 28 を中心にして装置本体に回転自在に支持されている。一方、その上部ではラッチ（不図示）により、装置本体に引掛けられている。

10

## 【 0 0 6 7 】

ユーザは、プロセスカートリッジ 7 を交換する際、把手 29 をつかみ、手前に引っ張ることで前ドア 26 を開けることができる。前ドア 26 が開けられると、前述したようにスライダ 45 が図 8 の右側へスライド移動してレーザシャッタ 35 が閉鎖位置に移動する。

## 【 0 0 6 8 】

上記のように、プロセスカートリッジ 7 を着脱するために前ドア 26 を開くと、レーザシャッタ 35 がカバーガラス 34 の直上に配置されるため、着脱時の衝撃によって浮遊、落下する塵、埃、トナー等がカバーガラス 34 表面に付着することを防止できる。

20

## 【 0 0 6 9 】

（プロセスカートリッジの着脱と清掃部材の移動）

次に、プロセスカートリッジ 7 の着脱と清掃部材 61 の動作について、図 9 乃至図 11 を用いて説明する。

## 【 0 0 7 0 】

図 9 ( a ) ~ ( d ) は、カバーガラス 34、及びレーザシャッタ 35 を装置側面よりみた図であり、図中右側は装置正面側、つまりプロセスカートリッジ 7 を装着する側である。図 9 ( a ) の状態は、プロセスカートリッジ 7 を装着する前の状態を示している。

## 【 0 0 7 1 】

前述したように、レーザシャッタ 35 は、その両端部の圧縮バネ 65 により上方に付勢されており、レーザシャッタ 35 に支持された清掃部材 61 は、拭き取り部材 64 がカバーガラス 34 から離れた状態で配置されている。また、プロセスカートリッジの挿入方向先端側であって下端には、リブ 68 が形成されている。

30

## 【 0 0 7 2 】

プロセスカートリッジ 7 が挿入されてくると、図 9 ( b ) に示すように、前記リブ 68 がベース部材 62 と干渉する。しかし、リブ 68 はベース部材 62 に形成された斜面 67 により、引っかかることなく、清掃部材 61 を下方へ押し下げてタブ 63 と係合する。この押し下げにより、レーザシャッタ 35 が圧縮バネ 65 の付勢力に抗して下方へ移動し、清掃部材 61 がカバーガラス 34 に接触した状態になる。

40

## 【 0 0 7 3 】

次に図 9 ( c ) に示すように、清掃部材 61 がカバーガラス 34 に当接した状態のまま、プロセスカートリッジ 7 は矢印 D 方向に挿入されていく。プロセスカートリッジ 7 が挿入されていくときに、清掃部材 61 がカバーガラス 34 に接触したまま、プロセスカートリッジ 7 に押されてレーザシャッタ 35 に沿ってスライドする。これにより、カバーガラス 34 が清掃部材 61 によって清掃される。そして、レーザシャッタ 35 が清掃部材 61 のスライドをガイドする部材を兼ねる構成となっている。

## 【 0 0 7 4 】

プロセスカートリッジ 7 をさらに挿入していくと、図 9 ( d ) の状態となる。図 9 ( d ) は、拭き取り部材 64 が清掃を完了した状態である。プロセスカートリッジ 7 は、その挿

50

入軌跡の規制によって、図9(d)の矢印方向(斜め上方向)に移動していく。この軌跡により、リブ68はタブ63からリリースされ、清掃部材61は、図9(d)の左端部に、プロセスカートリッジ7は図中矢印方向に位置決めされるようになる。

【0075】

ここで、上記のようにプロセスカートリッジ7の挿入軌跡が挿入完了直前に斜め上方に移動する構成について、図10を参照して説明する。

【0076】

プロセスカートリッジ7は、図10(a)に示すように、装置本体に設けられたガイド部33にガイドされて挿入される。このガイド部33は、挿入されるプロセスカートリッジ7をガイドする第1ガイド33aが形成されている。そして前記第1ガイド33aと連続してプロセスカートリッジ7の挿入終端部分には第1ガイド33aから斜め上方へ傾斜した第2ガイド33b、第2ガイド33bと連続して第1ガイドよりも上方に位置する第3ガイド33cが形成されている。

10

【0077】

このため、挿入されるプロセスカートリッジ7は第1ガイド33aにガイドされて装置内へ挿入され、このとき清掃部材61がカバーガラス34を摺擦して清掃する。そして、図10(b)に示すように、プロセスカートリッジ7は挿入完了直前に第2ガイド33bから第3ガイド33cに乗り上げる。このとき、図10(c)に示すように、プロセスカートリッジ7の挿入方向後端側の下端に形成された凸部90が第1ガイド33aに乗り上げる。これによりプロセスカートリッジ7は上方に移動してリブ68がタブ63からリリースされる。

20

【0078】

さらに、プロセスカートリッジ7が上方に移動したときに、吊上バネ91、92によって上方に引き上げられる。すなわち、カートリッジ装着部60のプロセスカートリッジ挿入手前側には端部に係止ボス93を有する吊上バネ91が設けられており、この係止ボス93がプロセスカートリッジ7に形成された係止穴94に係止してプロセスカートリッジ7を上方へ引き上げる。また、プロセスカートリッジ挿入奥側にも吊上バネ92が設けられており、上方へ移動したプロセスカートリッジ7の一部が前記吊上バネ92に押し上げられて上方へ引き上げられる。

【0079】

次に装置本体に装着されたプロセスカートリッジ7を引き抜く場合について、図11を参照して説明する。

30

【0080】

図11(a)に示すように、プロセスカートリッジが装置本体に装着された状態では清掃部材61は装着部内の奥側に移動している。この状態からプロセスカートリッジ7を引き抜くと、前述した傾斜した第2ガイド33bにガイドされてプロセスカートリッジ7が下降する。これにより、プロセスカートリッジ7の下端のリブ68が清掃部材61のタブ63に係合可能となる。なお、図11(b)に示すように、プロセスカートリッジ7の下面であって、前記リブ68が設けられている部分には凹部95が形成されており、プロセスカートリッジ7が第2ガイド33bにガイドされて下降してきたとき、清掃部材61の上部に前記凹部95が位置するため、プロセスカートリッジ7は清掃部材61を押し下げない。このため、清掃部材61はカバーガラス34から離間した状態を維持する。

40

【0081】

この状態でプロセスカートリッジ7を引き抜くと、図11(b)、(c)に示すように、清掃部材61はプロセスカートリッジ7の引き抜きとともに装置本体手前側にスライドして戻る。

【0082】

[清掃部材の移動規制]

本実施形態の画像形成装置は、レーザシャッタ35が開放位置にあるとき、レーザスキャナ3による感光体ドラム1への光照射領域外にある清掃部材61が、光照射領域内へ移動することを規制する規制手段が設けられている。次に、この規制手段により、レーザシャッ

50

タ35が開放位置にあるとき、清掃部材61の移動が規制されるための構成について説明する。

【0083】

図3に示すように、本実施形態の画像形成装置にあっては、カバーガラス34の近傍であって、レーザ光の照射領域を避けた位置にカバーガラス34の長手方向に沿ってカバー部材としての底部材70が設けられている。この底部材70は板部材を屈曲させて庇状に構成され、カバーガラス34の近傍に付着しているトナーや塵埃Dがカバーガラス34の表面に移動して付着することを防止するものである。このように、底部材70を設けることで、カバーガラス34の表面に塵埃が付着することを低減する効果が得られる。

【0084】

前記底部材70は、図7に示すように、レーザシャッタ35が開放位置にあるとき、このレーザシャッタ35に沿って移動可能な清掃部材61の移動領域内に突出するように配置されている。そして、底部材70の長手方向一方側の端部70Eは、レーザ光照射領域外に位置するように配置されている。


【0085】

また、清掃部材61はレーザシャッタ35が開放位置にあるとき、レーザスキャナ3によるレーザ光照射領域外に位置しており、かつ、底部材70の長手方向一方側の端部70Eの近傍に位置している。

【0086】

したがって、図7に示すように、清掃部材61はレーザシャッタ35が開放位置にあるとき、すなわち画像形成が可能な状態では、レーザシャッタ35に沿って移動しようとしても底部材70の端部70Eに突き当たるため移動できない。よって、清掃部材61はレーザシャッタ35が開放位置にあるとき、振動等によってレーザ光の光路を遮る位置に移動してしまうことがない。

【0087】

なお、図7において、複数の「」はレーザ走査光の各スポット形状を表しており、それらの中心を結んだラインL1が照射領域を表している。したがって、清掃部材61が底部材に移動を規制されずに図7の右側に移動可能であるとする、ラインL2で示したように、清掃部材61がレーザ光の照射領域に入ってしまう。しかし、本実施形態にあっては、底部材70によって清掃部材61の光照射領域内への移動が規制される。

【0088】

このように、清掃部材61の移動を規制する規制手段となる底部材70を設けることで、画像形成装置の外部から振動、衝撃が加えられた場合や、プロセスカートリッジ7を装着した状態で輸送した際において、清掃部材61が移動してしまいレーザ光の光路を遮ってしまうことを防止できる。

【0089】

〔第2実施形態〕

次に第2実施形態に係る装置について図12及び図13を参照して説明する。なお、本実施形態の装置の基本構成は前述した実施形態と同一であるため重複する説明は省略し、ここでは本実施形態の特徴となる構成について説明する。また、前述した実施形態と同一機能を有する部材には同一符号を付す。

【0090】

第1実施形態では清掃部材61の移動規制を行う規制手段を底部材で構成した例を示した。これに対して、本実施形態では、レーザシャッタ35がリンク部材によって開放位置に移動するとき、これに連動して動作する係止部材によって清掃部材61の移動を規制するものである。

【0091】

図12はレーザシャッタ35がレーザ光路を遮る閉鎖位置にある状態を示し、図13はレーザシャッタ35がレーザ光路を遮らない開放位置にある状態を示している。図12及び図13に示すように、本実施形態ではレーザシャッタ35の装置本体奥側に位置する揺動アーム39の

10

20

30

40

50

端部に係止部材としてのフック39Fが一体的に設けられている。このフック39Fはレーザシャッタ35が開放位置に移動するように揺動アーム39が回転すると、清掃部材61に係止可能となっている。

【0092】

具体的には、図12に示すように、レーザシャッタ35がカバーガラス34の直上の閉鎖位置にあるときは、フック39Fは開いた状態にある。この状態から、前ドア26が閉じられ、図13に示すように、レーザシャッタ35がカバーガラス34の直上から退避した開放位置に移動すると、フック39Fの位相が変化して装置本体奥側に位置する清掃部材61に係止する。これにより、清掃部材61は移動が規制されて清掃開始側に移動できなくなる。よって、画像形成可能な状態のときは、清掃部材61がレーザ光の光路を遮る位置まで移動することができない。

10

【0093】

このように揺動アーム39にフック39Fを設けることで、画像形成装置の外部からの振動、衝撃が加えられた場合や、プロセスカートリッジ7を装着した状態で輸送した際に、清掃部材61が移動してしまいレーザ光の光路を遮ってしまうことを防止できる。

【0094】

ここでは、第1実施形態と同様に清掃部材61がレーザシャッタ35によって支持されている構成を例示しているが、これに限定されるものではない。つまり、清掃部材61がレーザシャッタ35以外の別部材によって支持されている構成であっても、リンク部材を構成する揺動アーム38、39が清掃部材に係止する係止部材を備えていれば、同様の効果を得ることができる。

20

【図面の簡単な説明】

【0095】

【図1】多色画像形成装置の実施形態を示す断面図である。

【図2】プロセスカートリッジの着脱、シートカセットの装着説明図である。

【図3】レーザシャッタと清掃部材の断面説明図である。

【図4】レーザシャッタの枢着部分の断面説明図である。

【図5】レーザシャッタが閉鎖位置にあるときの説明図である。

【図6】スライダの付勢構成説明図である。

【図7】レーザシャッタが開放位置にあるときの説明図である。

30

【図8】画像形成装置を左側面側からみた断面図である。

【図9】プロセスカートリッジの挿入と清掃部材のスライド状態を示す説明図である。

【図10】プロセスカートリッジの挿入状態説明図である。

【図11】プロセスカートリッジの引き抜きと清掃部材のスライド状態を示す説明図である。

【図12】第2実施形態に係るレーザシャッタが閉鎖位置にあるときの説明図である。

【図13】第2実施形態に係るレーザシャッタが開放位置にあるときの説明図である。

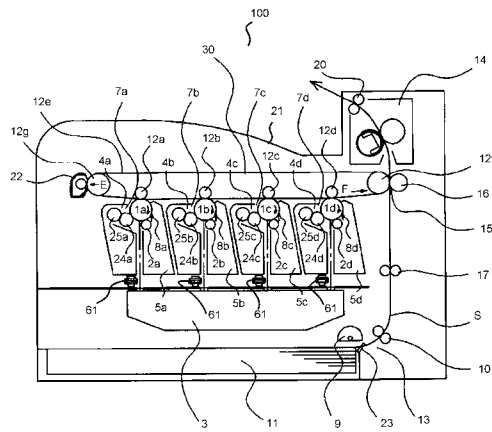
【符号の説明】

【0096】

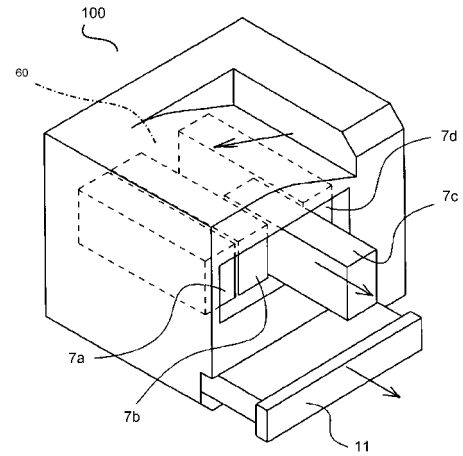
- 1 ...感光体ドラム（像担持体）
- 3 ...レーザスキャナ（光学ユニット）
- 34 ...カバーガラス（透過部材）
- 35 ...レーザシャッタ（光シャッタ部材）
- 38, 39 ...揺動アーム
- 39F ...フック61 ...清掃部材
- 70 ...底部材
- 70E ...端部80 ...開口部

40

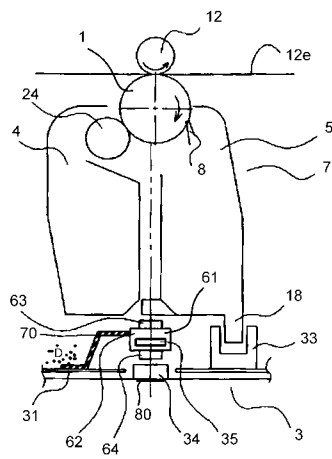
【図 1】



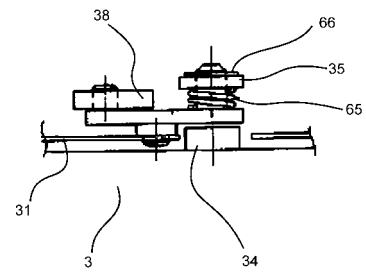
【図 2】



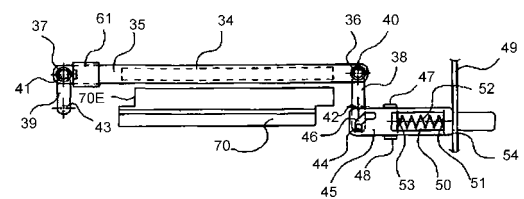
【図 3】



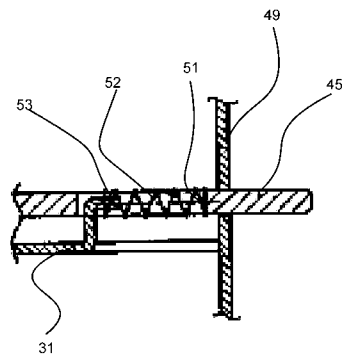
【図 4】



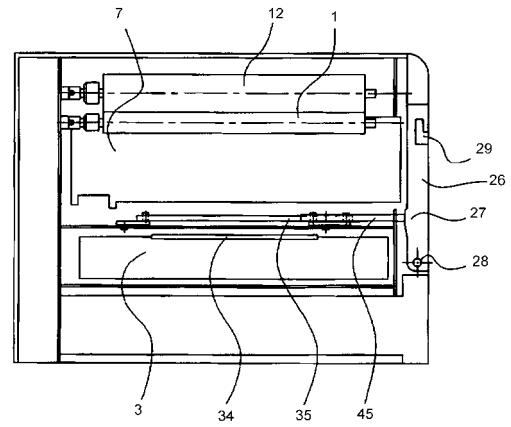
【図 5】



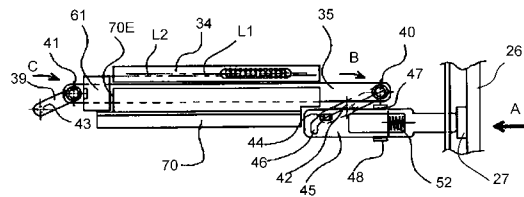
【図 6】



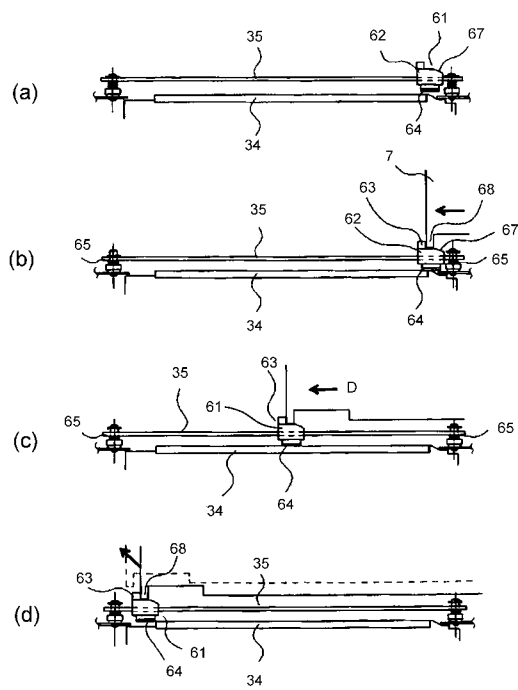
【図 8】



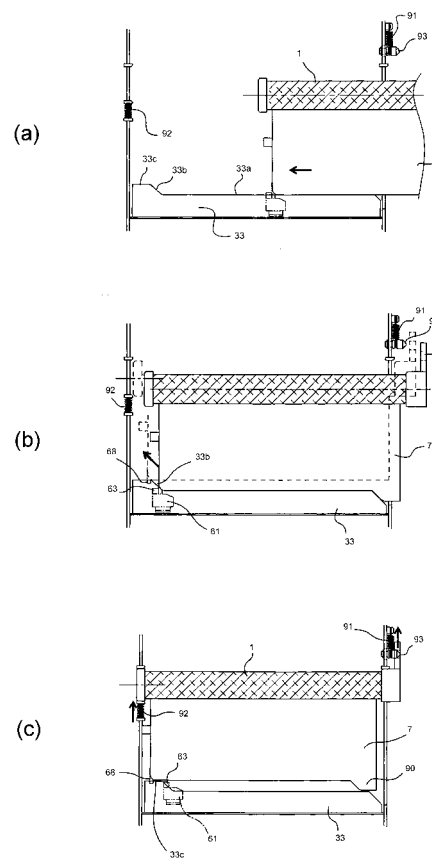
【図 7】



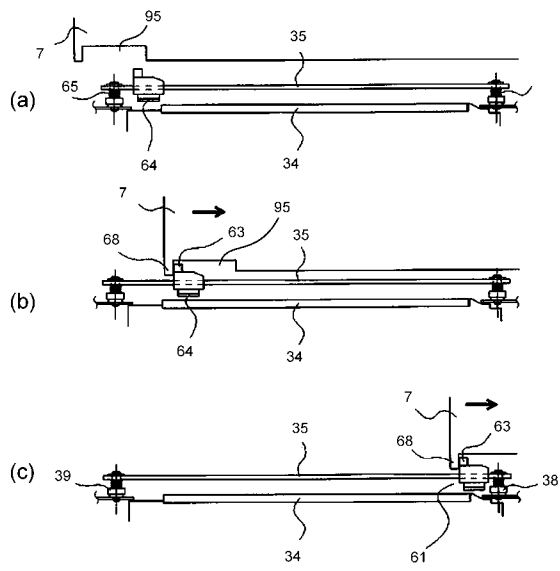
【図 9】



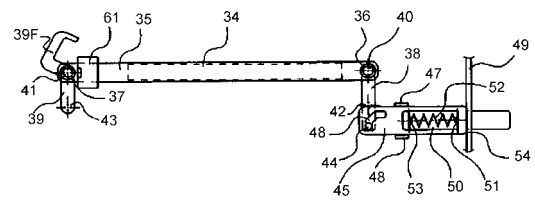
【図 10】



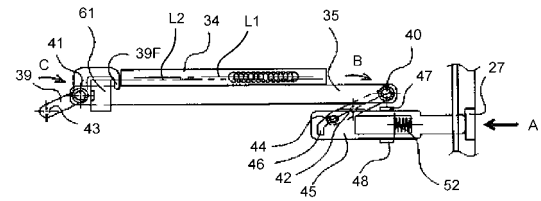
【図 1 1】



【図 1 2】



【図 1 3】



---

フロントページの続き

審査官 佐々木 創太郎

- (56)参考文献 特開平07-129060(JP,A)  
特開平04-155358(JP,A)  
特開平09-160470(JP,A)  
特開平05-281625(JP,A)  
特開平02-244171(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)  
G03G 15/04  
B41J 2/44  
B41J 2/45  
B41J 2/455